(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-150999

(P2000-150999A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H01S	3/109		H01S	3/109		4 E 0 6 8
B 2 3 K	26/06		B 2 3 K	26/06	\mathbf{E}	5 F O 7 2
H 0 1 S	3/00		H 0 1 S	3/00	В	
	3/10			3/10	С	

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 14 頁)

(01) (Update 1	######################################	(71) Hillion I	00000010	
(21)出願番号	特願平10-328169	(71)出願人	000006013	
			三菱電機株式会社	
(22)出願日	平成10年11月18日(1998.11.18)		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号	
		(72)発明者	今野 進	
			東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三	
			菱電機株式会社内	
		(72)発明者	安井 公治	
			東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三	
			菱電機株式会社内	
		(74)代理人	100102439	
			弁理士 宮田 金雄 (外2名)	

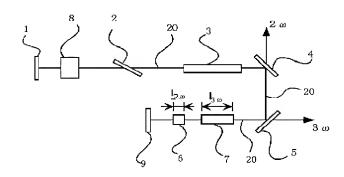
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 波長変換レーザ装置およびレーザ加工装置

(57)【要約】

【課題】 基本波レーザ共振器内部に第2高調波発生用 変換結晶および和周波発生用波長変換結晶を配置して和 周波レーザビームを発生させる波長変換レーザ装置にお いて、高効率かつ調整が容易で再現性の良い安定なレー ザ装置を安価に提供する。

【解決手段】 第2高調波発生用波長変換結晶の長さを 和周波発生用波長変換結晶よりも短くした。



- 3:固体レーザ活性媒質 6:第2高調波発生用波長変換結晶 7:和周波発生用波艮変換結晶 8:共振器Q値変調用素子 20:光帕

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第2高調波発生用波長変換結晶と和周波 発生用波長変換結晶とを固体レーザ活性媒質を含むレー ザ共振器内部の光軸上に配置した波長変換レーザ装置に おいて、上記第2高調波発生用波長変換結晶の上記光軸 方向の長さが上記和周波発生用波長変換結晶の上記光軸 方向の長さより短いことを特徴とする波長変換レーザ装 置。

1

【請求項2】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置 において、上記和周波発生用波長変換結晶が第3高調波 10 発生用の波長変換結晶であることを特徴とする波長変換 レーザ装置。

【請求項3】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置 において、上記和周波発生用波長変換結晶が複数の波長 変換結晶からなることを特徴とする波長変換レーザ装 置。

【請求項4】 請求項3に記載した波長変換レーザ装置において、上記和周波発生用波長変換結晶は2個の波長変換結晶からなり、第4高調波を発生することを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項5】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置 において、上記和周波発生用波長変換結晶を上記固体レ ーザ活性媒質と上記第2高調波発生用波長変換結晶との 間に配置したことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項6】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、共振器Q値変調用素子を上記レーザ共振器内部に配置したことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項7】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、少なくとも1つの波長変換結晶の角度を±0.1 度以下の精度で微調整することのできる機構を備えたことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項8】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、上記波長変換結晶のうち、少なくとも1つに、±0.5度以下の精度で波長変換結晶の温度をコントロールすることのできる機構を備えたことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項9】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置 において、上記レーザ共振器内部に偏光素子を配置した ことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項10】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、上記固体レーザ活性媒質としてNd:YAGまたはNd:YLFまたはNd:YVO4を用いたことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項11】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、上記第2高調波発生用波長変換結晶および上記和周波発生用波長変換結晶の少なくともどちらかにLBO(LiB305)結晶を用いたことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項12】 請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、和周波レーザビーム出力が1W以上であるこ

とを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項13】 請求項1に示した波長変換レーザ装置において、上記第2高調波発生用波長変換結晶と上記和周波発生用波長変換結晶の温度または角度を一体的に変化させるよう上記第2高調波発生用波長変換結晶と上記和周波発生用波長変換結晶を一体化した波長変換素子としたことを特徴とする波長変換レーザ装置。

【請求項14】 請求項1~請求項13のいずれか1項 に記載の波長変換レーザ装置により発生した波長変換レーザビームにより被加工物を加工することを特徴とするレーザ加工装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、高出力で、高収 東性の和周波レーザビームを安定に発生することが可能 で再現性の高い波長変換レーザ装置およびレーザ加工装 置に関する。

[0002]

30

40

【従来の技術】図15は例えば特開昭50-148096号公報 20 に示された従来の波長変換レーザ装置を示す構成図であ る。図15において1は基本波レーザビームに対して高 い反射率を有するレーザ共振器ミラー、3は固体レーザ 活性媒質、6cは第2高調波発生用波長変換結晶、7cは和 周波(第3高調波)発生用波長変換結晶、9は第2高調 波レーザビームと基本波レーザビームに対して高い反射 率を有するレーザ共振器ミラー、18は基本波レーザビーム と和周波レーザビームに対して高い透過率を有するミラーである。

【0003】図15に示した波長変換レーザ装置におい ては、レーザ共振器ミラー1、9、およびミラー18、固体 レーザ活性媒質3によって構成されるレーザ共振器によ り発生した基本波レーザビームはレーザ共振器内部に配 置された第2高調波発生用波長変換結晶6cにより、その 一部が第2高調波レーザビームに変換され、発生した第 2高調波レーザビームの一部と基本波レーザビームの一 部は和周波発生用波長変換結晶7cにより和周波レーザビ ームとしての第3高調波レーザビームに変換される。波 長変換されなかった第2高調波レーザビーム(2ω)、 および第3高調波レーザビーム(3ω)はミラー18から 取り出される。以上のように構成された、レーザ共振器 内部に和周波発生用波長変換結晶と第2高調波発生用波 長変換結晶を挿入して、和周波レーザビーム発生を行う 波長変換レーザ装置においては、それぞれの波長変換結 晶の角度や温度を交互に調整して和周波レーザビーム出 力を最大にする。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】図15のように、レーザ共振器内部に第2高調波発生用波長変換結晶と、和周 50 波発生用波長変換結晶を挿入して和周波レーザビームを

発生させる波長変換レーザ装置を構成した場合、波長変 換結晶角度、温度に依存して、波長変換効率が変化し、 それにともない、レーザ共振器内基本波レーザビームの 特性も変化するため、再現性のある装置を構成すること が難しかった。その複雑さと装置を構成する難しさは、 レーザ共振器内部に波長変換結晶を配置しない基本波レ ーザビーム発生装置や、レーザ共振器内部に通常1個だ け波長変換結晶を配置する第2高調波レーザビーム発生 装置に比べてはるかに大きなものであった。また、特許 結晶を配置した波長変換レーザ装置が開示されている が、この装置においても再現性のある装置を構成するこ とが難しかったのは図15のものと同様である。

【0005】上記の波長変換結晶角度、温度に依存した 波長変換レーザビーム出力変化の複雑さと、部品のばら つきや、作業者の個性といった製品を構成する上で避け ることのできない障害が組合わさることによって、波長 変換レーザ装置を工場等で製造、量産することが難しか った。また、製造や装置のメンテナンスに複雑な作業工 程が含まれ、多額のコストがかかっていた。また、作業 者の熟練を要していた。

【0006】また、最適配置に光学素子を設定し安定動 作させている状態に比べて、アライメント作業中の方 が、さまざまな配置を試験することになるため、光学素 子にダメージを生じる可能性が高い。したがって、上記 のように複雑な操作を要し、アライメントに時間がかか ることによって、光学素子にダメージを生じさせる可能 性も高かった。

【0007】また、上記のような波長変換レーザ装置か ら発生したレーザビームを加工に用いた場合、レーザ装 置の構成部品(励起光源の半導体レーザ、ランプや、波 長変換結晶、ミラー等の光学部品等)が損傷し、交換し た場合等に、長時間にわたって光学系や共振器の調整を 行う必要が生じたり、レーザ装置が修理前の状態を再現 しないために、同じ動作条件で加工を行っても修理前の 加工結果が再現しないことがあった。

[0008]

【課題を解決するための手段】この発明に係る請求項1 に記載の波長変換レーザ装置は、レーザ共振器内部に第 2高調波発生用波長変換結晶と和周波発生用波長変換結 晶を配置して、和周波レーザビームを取り出す波長変換 レーザ装置において、和周波発生用波長変換結晶より短 い第2高調波発生用波長変換結晶を用いたものである。

【0009】また、請求項2に記載のレーザ装置は、請 求項1に記載した波長変換レーザ装置において、和周波 発生用波長変換結晶を第3高調波発生用波長変換結晶と したものである。

【0010】また、請求項3に記載のレーザ装置は、請 求項1に記載した波長変換レーザ装置において、和周波 発生用波長変換結晶が複数の波長変換結晶からなるもの 50 被加工物を加工するレーザ加工装置である。

【0011】また、請求項4に記載のレーザ装置は、請 求項3に記載した波長変換レーザ装置において、上記和 周波発生用波長変換結晶は2個の波長変換結晶からな り、第4高調波を発生することを特徴とするものであ る。

【0012】また、請求項5に記載のレーザ装置は、請 求項1に記載した波長変換レーザ装置において、和周波 発生用波長変換結晶が固体レーザ活性媒質と第2高調波 公報第2654728号などにもレーザ共振器内部に波長変換 10 発生用波長変換結晶の間の位置になるよう配置したもの である。

> 【0013】また、請求項6に記載のレーザ装置は、請 求項1に記載の波長変換レーザビーム発生装置におい て、共振器Q値変調用素子をレーザ共振器内部に配置し たものである。

> 【0014】また、請求項7に記載の波長変換レーザ装 置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、 少なくとも1つの波長変換結晶の角度を、±0.1度以下の 精度で微調整することのできる機構を備えたものであ る。

> 【0015】また、請求項8に記載の波長変換レーザ装 置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、 少なくとも1つの波長変換結晶の温度を±0.5度以下の精 度で微調整することのできる機構を備えたものである。 【0016】また、請求項9に記載の波長変換レーザ装 置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、 レーザ共振器内部に偏光素子を配置したものである。 【0017】また、請求項10に記載の波長変換レーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置におい て、固体レーザ活性媒質として、Nd:YAGあるいはNd:Y LFあるいはNd:YVO4を用いたものである。

> 【0018】また、請求項11に記載の波長変換レーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置におい て、第2高調波発生用波長変換結晶および和周波発生用 波長変換結晶の少なくともどちらかにLBO(LiB3O5)結 晶を用いたものである。

> 【0019】また、請求項12に記載の波長変換レーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置におい て、和周波レーザビームの平均出力が1W以上としたもの である。

> 【0020】また、請求項13に記載の波長変換レーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置におい て、第2高調波発生用波長変換結晶と和周波発生用波長 変換結晶の温度または角度を一体的に変化させるよう第 2高調波発生用波長変換結晶と和周波発生用波長変換結 晶を一体化した波長変換素子としたものである。

【0021】また、請求項14に記載の装置は、請求項 1~請求項13のいずれか1項に記載の波長変換レーザ 装置により発生した波長変換レーザビームを光源として

5

[0022]

【発明の実施の形態】実施の形態1. 図1は本発明の実 施の形態1を示す構成図であり、図1において1は基本 波レーザビームに対して高い反射率を有するレーザ共振 器ミラー、2は共振器内部基本波レーザビームの偏光状 態を規定するブリュースター板等の偏光方向規定素子、 3は固体レーザ活性媒質、4は基本波レーザビームに対し て高い反射率を有し、第2高調波レーザビームに対して 高い透過率を有するミラー、5は和周波レーザビームに 対して高い透過率を有し、第2高調波レーザビームおよ び基本波レーザビームに対して高い反射率を有するミラ 一、6は第2高調波発生用波長変換結晶、7は和周波発生 用波長変換結晶、8は共振器Q値変調用素子としてのQス イッチ素子、9は基本波レーザビームおよび第2高調波 レーザビームに対して高い反射率を有するレーザ共振器 ミラーである。また、20はレーザ発振の光軸を示す。こ こで、図に示される通り、第2高調波発生用波長変換結 晶6の光軸方向の長さ12ωは和周波発生用波長変換結晶 7の光軸方向の長さ13ωよりも短く設定している。

【0023】図1に示す波長変換レーザ装置において は、レーザ共振器を構成するレーザ共振器ミラー1、9、 および基本波に対しては折り返しミラーとして働くミラ -4、5、固体レーザ活性媒質3、偏光方向規定素子2、Q スイッチ素子8によって発生する直線偏光基本波パルス レーザビームの一部はレーザ共振器内部に配置された第 2高調波発生用波長変換結晶6によって第2高調波レー ザビームに変換される。発生した第2高調波レーザビー ムの一部と第2高調波レーザビームに変換されなかった 基本波レーザビームの一部は、レーザ共振器内部に配置 された和周波発生用波長変換結晶7によって和周波レー ザビームとしての第3高調波レーザビームに変換され る。発生した第3高調波レーザビーム(3ω)はミラー 5から取り出され、第2高調波レーザビーム(2ω)は ミラー4から取り出される。

【0024】ここで、第2高調波発生用波長変換結晶6 の光軸方向の長さ 12ω を和周波発生用波長変換結晶7の 光軸方向の長さ13ωよりも短くすることで、第2高調 波発生用波長変換結晶の角度や温度が和周波発生に及ぼ す影響が少なく、和周波発生効率も良いものが得られる ことが、本発明によって初めて明らかになった。以下に この明らかにされた理由を詳細に説明する。

【0025】共振器内部波長変換による和周波レーザビ ーム発生時のレーザビーム出力の波長変換結晶角度依存 性について説明するために、まず、共振器外部波長変 換、すなわち波長変換結晶が共振器外部にある場合の第 2高調波レーザビーム発生時におけるレーザビーム出力 の波長変換結晶角度依存性について説明する。図2は "Handbook of Nonlinear Optical Crystals", (Seco nd, Revised and UpdatedEdition (Springer Verla

g))等の文献に示されている、第2高調波レーザビー

ム出力の位相整合角度 θ ο 前後の波長変換結晶角度 θ の 依存性を模式的に示した図である。図2の横軸の波長変 換結晶角度は位相整合角度からの角度ずれ(θ - θ ₀) (基本波の入射条件は一定。)を用いている。図2にお いて、第2高調波レーザビーム出力I、位相不整合量△ k、第2高調波発生用波長変換結晶の長さ1の関係は、 $I \sim (\sin(\Delta k1/2)/(\Delta k1/2))^2$ (1)

(~は比例するの意。)で与えられる。(1)式中の位 相不整合量 Δ kは、位相整合角度からの角度ずれ(θ - θ 10 0) に比例する。

$$\Delta k \sim (\theta - \theta_0)$$
 (2)

【0026】また、波長変換結晶の角度依存性を与える 量として、位相整合角度許容幅(Δθ)が一般に使われ ており、図2に示したように第2高調波レーザビーム出 力が、最高出力 $I(\theta=\theta_0)=I_0$ の半分 $I_0/2$ になる角度の 間の角度幅が $\Delta \theta$ である。ここで、式(1)と $\Delta \theta$ の物 理的意味から、 $\Delta k1=0.886\pi$ のとき、 $(\theta-\theta_0)=\Delta\theta$ である。△日は波長変換結晶およびその位相整合方法に 固有の値である。 "Handbook of Nonlinear Optical Cr ystals", (Second, Revised and Updated Edition (S pringer Verlag)) に報告されている具体的な数値例を 挙げると、LBO(LiB3O5)のタイプ1角度位相整 合第2高調波発生では、 $\Delta \theta$ =0.34 (度・cm)、KTP (KT i O P O 4) のタイプ2角度位相整合第2高調波発 生では、0.53 (度・cm)である。

【0027】波長変換結晶の角度を変化させていった際 にピークが現われるのは、(1)式において Δk1/2=(2n+ 1) π/2 (n=0、±1、±2··) であるので、波長変換結 晶長さ1が長ければ長いほど、図2に示した第2高調波 出力ピークの間隔とピーク1つ1つの幅が狭くなり、その 結果として、第2高調波発生用波長変換結晶を一定の角 度範囲で動かした場合に現われる第2高調波出力ピーク の数は波長変換結晶長さが長いほど多くなる。

【0028】しかし、基本波レーザ共振器の外部に第2 高調波発生用波長変換結晶を配置して第2高調波発生を 行う場合、すなわち外部波長変換の場合、位相整合角度 θ_0 ((1) 式において Δ kl=0における第2高調波出力 が、図2に示すように周辺のピーク((1)式において Δ k1/2=(2n+1) π /2、n=0、±1、±2···) における第 2高調波出力に比べて十分大きく、実用上大きな問題が 生じない程度にアライメントが容易であった。

【0029】この説明を基にして、以下にレーザ共振器 の内部に第2高調波発生用波長変換結晶を配置して波長 変換を行う場合、すなわち内部波長変換の場合について 説明する。図3は、レーザ共振器内部に波長変換結晶と して、第2高調波発生用波長変換結晶だけを配置して第 2高調波発生を行った際の第2高調波レーザビーム出力 と共振器内部基本波パワーの波長変換結晶角度依存性を 模式的に示したものである。比較参考のため、同じ波長 50 変換結晶を用いて外部波長変換を行った際の角度特性の

8

模式図を点線で示した。

【0030】図3のような特性が得られる理由を以下に 説明する。レーザ共振器内部に第2高調波発生用波長変 換結晶を配置し、レーザ共振器を基本波レーザビームに 対して高い反射率をもつミラーのみで構成して第2高調 波発生を行った場合、共振器内部基本波パワーのうち第 2高調波に変換された部分が共振器外へ出力として取り 出される。そのため、第2高調波への変換効率を高める ことは、実効的に基本波の出力結合率を増すことと等価 であり、逆に、変換効率を低くすることは、実効的に出 力結合率を減らすことと等価である。従って、第2高調 波への変換効率が高ければ共振器内部基本波パワーは低 下し、第2高調波レーザビームへの変換効率が低ければ 共振器内部基本波パワーは増加する。第2高調波発生用 波長変換結晶角度を変化させた場合、図3に示すよう に、高い波長変換効率を持つ角度(例えば、位相整合角 度 θ_0) においては共振器内部基本波パワーが低下し、 低い波長変換効率を持つ角度においては、逆に共振器内 部基本波パワーは高くなる。一方、第2高調波出力は (波長変換効率)と(内部基本波パワー)の積で与えら れるため、点線で示す外部波長変換時に比べて、内部波 長変換では波長変換効率の高い角度における第2高調波 レーザビーム出力と波長変換効率の低い角度におけるお ける第2高調波レーザビーム出力との差が小さくなり、 図3のように、位相整合角度 θ 0以外のピーク((1)式 において Δ kl/2= (2n+1) π /2、n=0、±1、±2··)と 位相整合角度 θ_0 ((1)式において $\Delta kl/2=n\pi/2$ 、n= 0) における第2高調波出力の差が小さくなる。その結 果、図3に示すように、第2高調波発生用波長変換結晶 角度に依存した第2高調波出力の角度依存性に、出力に 大きな差のないピークが複数現われ、角度を変えて最大 の第2高調波出力が得られる角度を探す作業が複雑にな る。このような内部パワー変化に起因した複雑な第2高 調波レーザビーム出力の波長変換結晶角度依存性につい て過去に詳細に調べられたことはなかった。

7

【0031】また、以上に述べた内部波長変換時の共振器内部基本波パワーの第2高調波発生用波長変換結晶角度に依存した変化は、波長変換効率がより高くなる、共振器内部に共振器Q値変調用素子を配置してQスイッチ発振させた場合にはより顕著になる。この場合、上記の波長変換結晶角度に依存した第2高調波出力特性はより複雑になる。

【0032】上記に説明した特性を持つ内部波長変換の第2高調波発生の構成に、さらにレーザ共振器内に和周波発生用波長変換結晶を配置して和周波発生を行った際の和周波レーザビーム出力の、第2高調波発生用波長変換結晶の角度依存性について説明する。図4は、共振器内部和周波発生時に、第2高調波発生用波長変換結晶の角度を変化させた際の和周波レーザビーム出力および共振器内部基本波パワーの変化を模式的に示したものであ

る。第2高調波レーザビーム出力は、(波長変換結晶位 置の基本波レーザビーム強度)2に比例し、和周波レー ザビーム出力は、(波長変換結晶位置の第2高調波レー ザビーム強度)×(波長変換結晶位置の基本波レーザビ 一ム強度)に比例するため、和周波レーザビーム出力 は、図3および、図4の点線に示した第2高調波出力に 比べて、共振器内部基本波パワー変化の影響をより大き く受ける。その結果、図4に示すように、第2高調波発 生時よりさらに、第2高調波発生用波長変換結晶角度が 位相整合角度 θ_0 ((1) 式において Δ kl/2=n π /2、n= 0) にあるときと周囲のピーク((1)式において Δk1/2 = $(2n+1)\pi/2$ 、n=0、 ± 1 、 ± 2 ・・)にあるときの和周 波レーザビーム出力の差は小さくなり、図3に示した第 2高調波出力特性に比べてさらに同程度の出力を持つピ ークの数が増えることになり、第2高調波発生用波長変 換結晶の角度を変化させつつ、和周波出力が最大となる 角度を探す作業を非常に複雑にしていた。

【0033】また、第2高調波発生用波長変換結晶の長 さをある一定の長さ以上に設定した場合は、図4に示す ように、第2高調波レーザビーム出力が最も高くなる位 相整合角度 0 およびその近くにおいては、和周波発生 用波長変換結晶位置における第2高調波レーザビーム強 度は高くなる反面、基本波レーザビーム強度が下がって しまい、図4の(a)(b)で示す部分のように、第2高 調波出力の最大値が得られる位相整合角度 θ₀からずれ た位置で最高の和周波レーザビーム出力が得られる場合 があった。このような場合、ほぼ同等の和周波レーザビ ーム出力が得られるピークがさらに増える結果となる。 波長変換レーザ装置を組み立てる手順を考えると、最初 にレーザ共振器を構成するミラーのうちの1つを基本波 の部分透過ミラーとして、基本波レーザビームの一部を 共振器外に取り出しつつ、基本波出力に対してレーザ共 振器ミラー等の光学素子配置を最適化する。その後、部 分透過ミラーを全反射ミラーに取り替え、第2高調波発 生用波長変換結晶をレーザ共振器内に挿入して第2高調 波出力に対して光学素子および波長変換結晶角度を最適 化する。その後、和周波発生用波長変換結晶をレーザ共 振器内部に挿入して和周波発生出力に対して、波長変換 結晶、光学素子のアライメントを行うが、和周波発生用 波長変換結晶をレーザ共振器内部に挿入することによっ て、光学素子および波長変換結晶の最適角度が変わるの に加え、第2高調波発生にとって最適である第2高調波 発生用波長変換結晶角度が、安定で高出力な和周波発生 にとって最適な角度と一致するとは限らないため、再 度、第2高調波発生用波長変換結晶およびレーザ共振器 を構成する光学素子をアライメントし直す必要がある場 合が多い。その結果、和周波レーザビームを発生させつ つ、第2高調波発生用波長変換結晶の角度を変えて、最 適角度を探すアライメント作業を行う必要があり、第2 高調波発生用波長変換結晶角度に対して、大きさが同等

1.0

の和周波レーザビーム出力のピークが多く存在することが、再現性良く安定な波長変換レーザ装置を構成する上で大きな阻害要因となっていた。

9

【0034】また、共振器内部波長変換和周波レーザビーム発生装置において和周波レーザビーム出力を最大とすることを考えた場合、基本波から第2高調波への変換効率には最適値が存在し、高ければ高い方が良いわけではない。すなわち、第2高調波への変換効率が高過ぎると基本波が減少して、結果として和周波出力が下がってしまう。これに対し、基本波と第2高調波から和周波への変換効率は高ければ高いほど多くの和周波レーザビームを発生させることができる。このようにして、第2高調波への波長変換効率を抑えて、和周波への変換効率を高くするために、和周波発生用波長変換結晶の長さを長くして第2高調波発生用波長変換結晶を和周波発生用波長変換結晶より短く設定して、和周波発生効率を高くすることが、再現性よく、安定な波長変換レーザ装置が構成できることが、本発明により初めて明らかになった。【0035】以下、第2高調波発生用波長変換結晶の長

【0035】以下、第2高調波発生用波長変換結晶の長さによって、和周波出力の第2高調波発生用波長変換結晶角度依存性がどのように変わるかを説明するために、まず、和周波発生用波長変換結晶を挿入しなかった場合の第2高調波発生用波長変換結晶の長さが長い場合と短い場合の共振器内部基本波パワーと第2高調波出力の第2高調波発生用波長変換結晶角度に対する依存性の模式図をそれぞれ図5、図6に示す。

【0036】図5と図6を比較すると、図2、3において説明した理由から、図5に比べて図6すなわち第2高調波発生用波長変換結晶の長さが短い場合においては第2高調波レーザビーム出力(および基本波パワー)のピーク(およびディップ)の角度幅および角度間隔が広がるため、波長変換結晶角度に依存した第2高調波レーザビーム出力は変化も緩やかで、ピークの数も少ない。よって、短い第2高調波発生用波長変換結晶を用いることによって、第2高調波発生用波長変換結晶の角度に依存した波長変換レーザビーム出力を単純化することができ、より調整が容易な装置を構成できる。

【0037】さらに、共振器内部に和周波発生用波長変換結晶を配置して和周波発生させたときに、第2高調波発生用波長変換結晶として、長いものと短いものを用い40た場合の和周波出力の第2高調波発生用波長変換結晶角度依存性を模式的に示したものをそれぞれ図7、図8に示す。図7と図8を比較すると、上記に説明した共振器内部第2高調波発生時と同じように、短い第2高調波発生用波長変換結晶を用いた図8の方が第2高調波や世ビーム強度(内部基本波パワー)のピーク(ディップ)角度幅とピーク(ディップ)間隔が広く、ピークの数が少ないため、第2高調波発生用波長変換結晶角度依存性が単純で取扱いの容易な装置を構成することができる。具体的な数値を挙げると、例えば、第2高調波発生用波50

長変換結晶として、タイプ1位相整合のLBO(LiBs O5)結晶を用いた場合、長さ15mmの結晶を用いた場合には、約8mradごとにピークが現われるのに対し、長さ5mmの結晶を用いた場合には、より広い角度である約24mradごとにピークが現われることが式(1)から予想され、実測値もこのピーク間隔とほぼ等しくなった。

【0038】また、図4で説明したように、長い第2高 調波発生用波長変換結晶を用いた場合には、第2高調波 発生用波長変換結晶の第2高調波レーザビーム出力が最 も高くなる位相整合角度∂₀およびその近くにおいて、 基本波レーザビームから第2高調波レーザビームへの波 長変換効率が高いために共振器内部基本波パワーが下が り、結果として、第2高調波発生用波長変換結晶角度に 依存した和周波レーザビーム出力特性に、図7のように 多数のピークが現われてしまう場合があった。これに対 し、図8のように第2高調波発生用波長変換結晶を短く することにより、位相整合角度母₀およびその近くにお いて基本波レーザビームから第2高調波レーザビームへ の波長変換効率を低くして、変換されずに残った基本波 レーザビーム強度を大きくして、第2高調波レーザビー ム出力が最も高くなる位相整合角度母₀およびその近く で最大の和周波レーザビーム出力が得られるように装置 を構成することが可能である。

- (1)第2高調波出力が増える効果よりも基本波内部パワーが低下する効果が大きくなること。
- (2)第2高調波発生用波長変換結晶の波長変換係数が 大きくなることにより、パルス幅が長くなること。 である。もちろん、前述したように、第2高調波発生用 波長変換結晶の長さが長くなれば、第2高調波発生用波 長変換結晶角度に依存して和周波レーザビーム出力に多 数のピークが現われてしまい、調整が容易でなくなると いう不都合が生じる。

【0040】図9の特性について実験的に得られた具体的な数値を挙げる。図1と同様の構成で、和周波発生用波長変換結晶として長さ13ω=10mmの第3高調波発生用のLBO結晶を用い、繰り返し周波数数kHz、和周波出力5~10w程度の装置で第2高調波発生用波長変換結晶長さ

を変化させたところ、11はほぼ3mmであった。また、第 2高調波発生用波長変換結晶の長さが18ω すなわち10mm以上では、図9に示したように第2高調波発生用波長変換結晶を長くしても出力が向上することなく、微小ながら低下する特性となっており、しかも図7で示したような第2高調波発生用波長変換結晶角度依存性となって調整が非常に複雑になることを実験的に確認した。このように、第2高調波発生用波長変換結晶の長さを和周波発生用波長変換結晶の長さより短くすることで、和周波の出力を十分に引き出せ、しかも調整が容易なものが得 10られることが実験的にも確かめられた。

【0041】また、第2高調波発生用波長変換結晶を短く設定すると、第2高調波発生用波長変換結晶を一回通過したときの基本波レーザビームから第2高調波レーザビームへの波長変換効率が低下してパルス幅が短縮し、(たとえば、Journal of Applied Physics vol.41、p609(Pulse Lengthening via Overcooupled InternalSecond-Harmonic Generation))基本波および第2高調波のピーク強度が高くなる。和周波発生効率は入射基本波と第2高調波の強度に比例するため、基本波と第2高調波から和周波への波長変換効率を高めるよう装置を構成することができる。

【0042】また、波長変換用の結晶は大きいものほど 均質な結晶を製作するのは難しく、長さが長くなれば価 格は加速度的に高くなる。従って、短い第2高調波発生 用波長変換結晶を用いることは低価格化にもつながり、 所望の性能を備えた波長変換レーザ装置を安価に構成す ることを可能にする。さらに、長さの下限としては、波 長変換結晶の製造上の限度、および波長変換効率の低下 を考えると0.5mm程度以上であればよい。

【0043】また、波長変換結晶の挿入位置に関し、図 1の波長変換レーザ装置にあっては、和周波発生用波長 変換結晶7が固体レーザ活性媒質3と第2高調波発生用 波長変換結晶6の間の位置になるよう配置し、和周波出 力をミラー5から取り出すように構成しため、和周波発 生用波長変換結晶7を基本波と第2高調波が同時に通過 するのは基本波と第2高調波がミラー9から反射して戻 ってきた時の1回だけであり、波長変換結晶温度や角度 の和周波発生効率へ与える影響が小さく安定な装置とな る。これに対し、第2高調波発生用波長変換結晶と和周 波発生用波長変換結晶との位置が逆になる、すなわち第 2高調波発生用波長変換結晶が和周波発生用波長変換結 晶と固体レーザ活性媒質との間の位置になるよう配置し た場合は、和周波発生用波長変換結晶を基本波と第2高 調波が同時に通過するのが第2高調波発生用波長変換結 晶から入射する時とミラーから反射された時の2回とな り、波長変換結晶温度や角度の和周波発生効率へ与える 影響が大きく不安定な装置となる。実際に、図1の構成 において、和周波出力が5~10W、パルス幅が~100nsのQ パルス波長変換レーザ装置で、和周波(第3高調波)発

生用波長変換結晶として長さ10mmのLBO結晶を、第2高 調波発生用波長変換結晶として長さ5mmのLBO結晶を用い て、和周波発生用波長変換結晶の温度を変えて波長変換 レーザビーム出力および、共振器内部基本波レーザビー ム出力の変化を調べたところ、和周波出力が最高出力の 95%となる温度幅(95%となる温度間の温度差)は、約 1~2度であったのに対し、波長変換結晶の位置を逆にす るとその温度幅は0.3度以下となり、図1の構成が優れ ていることが確認できた。

【0044】実施の形態2. 図1の第2高調波発生用波 長変換結晶または和周波発生用波長変換結晶に、角度を ±0.1度以下の精度で微調整する機能を備えてもよい。 一般に、角度位相整合型(主に波長変換結晶の角度を微 妙に調整することにより位相整合をとらせる波長変換結 晶であり、波長変換結晶角度に依存して大きく位相整合 条件が変わる。)の波長変換結晶は、装置を取扱う上 で、波長変換結晶角度の微調整がより多く必要とされる ため、図2~8を用いて説明したような和周波出力の複 雑な波長変換結晶角度依存性が大きく波長変換装置の操 作に影響を及ぼす。従って、第2高調波発生用波長変換 結晶を和周波発生用波長変換結晶より短くする効果は、 角度位相整合型の波長変換結晶を用いたときに、より大 きい。本実施の形態のように±0.1度以下の角度精度で 微調整する機構を備えた波長変換レーザ装置において も、第2高調波発生用波長変換結晶を和周波発生用波長 変換結晶より短く設定したことによって、再現性が高 く、安定で取扱の容易な装置を構成することができる。 【0045】実施の形態3. 図1の第2高調波発生用波 長変換結晶または和周波発生用波長変換結晶に、温度を ±0.5度以下の精度で微調整する手段を備えてもよい。 波長変換結晶には温度許容幅が狭いものがあり、例え ば、和周波発生用波長変換結晶として第3高調波発生用 のタイプ2位相整合LBO結晶を用いた場合には、その温度 許容幅(長さ1cmの結晶において、位相整合温度におけ る変換効率に比べて変換効率が半分に低下する2つの温 度の間の温度幅) は3.7度 (例えば "Handbook of Nonli near Optical Crystals", (Second, Revised and Upda ted Edition (Springer Verlag) 等)が報告されてい る。このように比較的狭い温度許容幅をもつ波長変換結 晶を用いた場合には、出力変動を実用上問題ない範囲に 押さえ、波長変換結晶の急激な温度変化によって位相整 合条件がくずれて共振器内部基本波パワーが上がること による波長変換結晶へのダメージ発生を避け、長時間に わたって安定に運転を行うことが可能なレーザ装置を構 成するためには、波長変換結晶の温度コントロールが必 要な場合がある。本実施の形態においては、±0.5度以 下の精度で波長変換結晶の温度をコントロールする機構 を備えた波長変換レーザ装置において、第2高調波発生 用波長変換結晶を和周波発生用波長変換結晶より短く設 定したことによって、温度許容幅が狭い波長変換結晶を

14

13 用いた場合においても再現性が高く、安定で取扱の容易 な装置を構成することができる。

【0046】実施の形態4.図1の波長変換レーザ装置 の固体レーザ活性媒質として、Nd: YAGを用いることが できる。Nd:YAGは、化学的安定性、機械的強度が高 く、また、比較的熱伝導性が良く、熱破壊限界の高いレ ーザ活性媒質である。また、他の固体レーザ活性媒質に 比べて光学的に品質の高い結晶を安価に製造することが 可能である。Nd: YAGを固体レーザ活性媒質として用い れば、長期間にわたって、再現性が高く、安定で、高出 力化が可能で取扱の容易な装置を安価に構成することが できる。

【0047】実施の形態5. 図1の波長変換レーザ装置 の固体レーザ活性媒質として、Nd:YLFを用いることも できる。Nd:YLFは、熱レンズ効果が小さい。一般に固 体レーザ活性媒質を用いてレーザ装置を構成する場合、 固体レーザ活性媒質の熱レンズ焦点距離の変動によって レーザ出力が不安定となる場合がある。また、Qパルス 発振を行った際には、パルス間安定性が低下する場合が ある。Nd:YLFを固体レーザ活性媒質として用いれば、 熱レンズ効果が小さいので、安定に動作する出力領域が 広く、安定で取扱の容易な装置を構成することができ る。また、Qパルス発振において和周波発生を行った場 合は、パルス間安定性の高い装置を構成することが可能 である。

【0048】実施の形態6.図1の波長変換レーザ装置 の固体レーザ活性媒質として、Nd:YVO4を用いることも できる。Nd: YVO4は、励起光に対する吸収幅が広く、誘 導放出断面積が大きい。Nd:YVO4を固体レーザ活性媒質 として用いれば、励起源の波長のばらつきに対して裕度 が高い。また、吸収幅が広く、誘導放出断面積が大きい ために基本波発生効率が高い。また、Qパルスレーザを 構成した場合には誘導放出断面積が大きいために高い繰 り返し周波数でQスイッチ動作を行っても短いパルス幅 を持つ波長変換レーザビームを発生できる。さらに、パ ルス幅が短いために波長変換効率を高くできる。以上の ような性質を持つ波長変換レーザをさらに取扱の容易な 装置とすることができる。

【0049】実施の形態7. 図1の波長変換レーザ装置 の第2高調波発生用波長変換結晶あるいは和周波発生用 波長変換結晶として、LBO(LiB₃O₅)を用いるこ とができる。LBO結晶は他の結晶と比べて、ダメージ 閾値が高いので、高出力で高ピークパルスの波長変換レ ーザビームを発生することができる。また、他の第2高 調波発生用波長変換結晶、例えば、KTP結晶に比べる と、温度に依存した屈折率の変化が小さく、熱伝導率が 高いため発熱による影響が小さい。また、現在第3高調 波発生用として用いられているβ-BBO結晶に比べると、 角度位相整合許容幅が広いため、真円度の高い和周波レ ーザビームを発生させることができる。また、熱伝導度 50

が高いため、高出力の和周波レーザビームを安定に高効 率に発生することが可能である。以上述べたような優れ た特徴を持つLBO結晶を図1に示した構成における第 2高調波発生用波長変換結晶や和周波発生用波長変換結 晶として用いることによって、高出力、高効率で安定な 取扱の容易な波長変換レーザ装置を構成することができ

【0050】実施の形態8.本発明の波長変換レーザ装 置は、和周波レーザビーム平均出力が1W以上で特に効果 を発揮する。和周波レーザビーム発生用波長変換結晶お よび第2高調波発生用波長変換結晶から取り出される波 長変換レーザビームの平均出力が大きくなると、波長変 換結晶に熱歪みが生じ出力が不安定になり、光学素子の アライメントが複雑になる。また、出力を大きくするた めに固体レーザ活性媒質を高励起する必要があるので、 固体レーザ活性媒質にも熱レンズや、熱複屈折等の歪み が生じ、出力が不安定になり、光学素子のアライメント が複雑になる。さらに、光学素子上のレーザビームの平 均強度が高くなるため、光学素子にダメージを生じやす くなる。また、波長変換結晶は温度変化によって、位相 20 整合角度が変化する。特に和周波レーザビームの平均出 力が1W程度以上になると以上のような素子の熱歪みの影 響が顕著に現れる。このような状況において、第2高調 波発生用波長変換結晶を短くすれば、波長変換結晶角度 に依存した特性が単純化でき、熱歪の影響がある状況下 でも再現性良くアライメントすることが可能となる。ま た、第2高調波発生用波長変換結晶の位相整合角度許容 幅を広くすることが可能なので、温度変化により位相整 合角度が変化しても、位相整合条件の変化による出力変 化を小さいものとすることができる。以上述べたことに より、本発明の波長変換レーザ装置にあっては、和周波 出力が1W以上の高出力動作においても安定で信頼性が高 く、取扱の容易なレーザ装置を構成することが可能であ

【0051】実施の形態9. 図10は本発明の実施の形 態9を示す構成図であり、図10において4aは基本波レ ーザビームに対して高い反射率を有し、第2高調波、第 3高調波レーザビームに対して高い透過率を有するミラ ー、5aは第4高調波レーザビームに対して高い透過率を 有し、第3高調波、第2高調波および、基本波レーザビ ームに対して高い反射率を有するミラー、6aは第2高調 波発生用波長変換結晶、7aは第1の和周波発生用波長変 換結晶、10は第2の和周波発生用波長変換結晶である。 第2高調波発生用波長変換結晶6aは和周波発生用波長変 換結晶7aおよび10より長さが短い。

【0052】図10に示す波長変換レーザ装置において は、レーザ共振器ミラー1、9、およびミラー4a、5a、 固体レーザ活性媒質3、偏光方向規定素子2、Qスイッチ 素子8によって発生する直線偏光基本波パルスレーザビ ームの一部はレーザ共振器内部に配置された第2高調波

40

50

1.5

発生用波長変換結晶6aによって第2高調波レーザビーム に変換される。発生した第2高調波レーザビームの一部 と第2高調波レーザビームに変換されなかった基本波レ ーザビームの一部は、レーザ共振器内部に配置された第 1の和周波発生用波長変換結晶7aによって第3高調波レ ーザビームに変換される。発生した第3高調波レーザビ ームの一部および、基本波レーザビームの一部は第2の 和周波発生用波長変換結晶10によって、第4高調波レー ザビームに変換される。発生した第4高調波レーザビー ムはミラー5aから取り出される。第3高調波、第2高調 波レーザビームはミラー4aから取り出される。

【0053】図10に示す波長変換レーザ装置において は、和周波発生用波長変換結晶として、基本波レーザビ ームと第2高調波レーザビームから第3高調波を発生さ せる和周波発生用波長変換結晶7aに加えて、基本波レー ザビームと第3高調波レーザビームから第4高調波を発 生させる第2の和周波発生用波長変換結晶10をレーザ共 振器内部に挿入し、第4高調波を発生させるように構成 してある。このように構成されたレーザ装置において も、第2高調波発生用波長変換結晶6aの長さ12ωを第1 の和周波発生用波長変換結晶7aの長さ13ωや第2の和周 波発生用波長変換結晶10の長さ14 ωより短く設定したこ とにより、第2高調波発生用波長変換結晶角度に依存し た和周波レーザビームの出力変化を単純なものとするこ とができる。 なお、図10では和周波発生用波長変換 結晶2個をレーザ共振器内部に挿入した場合について示 したが、和周波発生用波長変換結晶の個数は2個に限る ものではない。

【0054】実施の形態10. 図11は本発明の実施の 形態10を示す構成図であり、図11において3a、3bは 固体レーザ活性媒質、11は偏光素子としての90度偏光方 向回転ローテータである。図11に示すように構成され た波長変換レーザ装置においては、2つの固体レーザ活 性媒質3a、3bの間に配置された90度偏光方向回転ローテ ータ11により、励起光や発振したレーザ光によって引き 起こされる固体レーザ活性媒質内の、発熱に起因する偏 光方向に依存した熱複屈折(複レンズ)を解消(補償) するように波長変換レーザ装置を構成し、和周波レーザ ビームを安定に発生できる励起強度内の領域を広げ、な おかつ、安定性、再現性を向上させることができるう え、発振効率を増すことができる。さらに、図11に示 した和周波発生装置においては、第2高調波発生用波長 変換結晶6の長さを和周波発生用波長変換結晶7より短く 設定しているので、さらに安定性、再現性が高く取扱い の容易な装置を構成することができる。

【0055】実施の形態11. 図12は本発明の実施の 形態11を示す構成図であり、図12において12は拡散 接合や、同一の波長変換結晶ホルダーに和周波発生用波 長変換結晶7bと第2高調波発生用波長変換結晶6bの2個 の波長変換結晶を固定する等の手段によって一体化した

16

波長変換素子である。第2高調波発生用波長変換結晶と 和周波発生用波長変換結晶が一体化された波長変換素子 12は、一体的に温度を変化させ、波長変換結晶の屈折率 (温度に依存して変化する)を所定の値に設定したり、 角度を微調整する等の位相整合を行わせる機構19が設け てある。また、一体化された波長変換素子12を構成する 第2高調波発生用波長変換結晶6bは和周波発生用波長変 換結晶7bより長さが短い。

【0056】図12に示す波長変換レーザ装置において は、レーザ共振器ミラー1、4、およびミラー5、9、固 体レーザ活性媒質3、偏光方向規定素子2、Qスイッチ素 子8によって発生する直線偏光基本波パルスレーザビー ムの一部はレーザ共振器内部に配置された波長変換素子 12を構成する第2高調波発生用波長変換結晶6bによって 第2高調波レーザビームに変換される。発生した第2高 調波レーザビームの一部と第2高調波レーザビームに変 換されなかった基本波レーザビームの一部は、波長変換 素子12の和周波発生用波長変換結晶7bによって和周波レ ーザビームに変換される。発生した和周波レーザビーム はミラー5から取り出され、第2高調波レーザビームは4 から取り出される。

【0057】図12に示す波長変換レーザ装置において は、第2高調波発生用波長変換結晶6bと和周波発生用波 長変換結晶7bとを一体化した波長変換素子12を作成する 際に、第2高調波発生用波長変換結晶6bと和周波発生用 波長変換結晶7bの位相整合角度許容幅の重なりが大きく なるようにする必要がある。また、波長変換結晶は温度 変化にともなって、位相整合角度が変化することが知ら れているが、第2高調波発生用波長変換結晶6bと和周波 発生用波長変換結晶7bでは一般に角度の変化の仕方(位 相整合角度が変化する方向、変化する大きさ)が異なる ため、図12に示す構成を用いて、出力の高い和周波レ ーザ装置を構成した場合に、高い平均出力によって、波 長変換素子12に温度変化が起こり、第2高調波発生用波 長変換結晶6bと和周波発生用波長変換結晶7bとにおい て、異なる大きさで、異なる方向に位相整合角度の変化 が起こった場合でも位相整合がとれるように、実用上問 題がないレベルに位相整合許容角度幅が広い必要があ る。本実施形態では、図12に示したように、第2高調 波発生用波長変換結晶6bの長さが和周波発生用波長変換 結晶部分7bより短いため、第2高調波発生用波長変換結 晶の位相整合角度許容幅を広く設定でき、波長変換素子 12の製作が容易である。また、高出力のレーザビームを 発生させた際におこる温度変化による位相整合角度変化 に対しても裕度をもった装置を構成することが可能であ

【0058】実施の形態12.図13は本発明の実施の 形態12を示す構成図である。図1のミラー4、5に替 えてプリズム等の屈折率の波長分散を利用したレーザビ ーム分離光学素子5bを用いたものであり、レーザビーム

18

分離光学素子により、基本波、第2高調波レーザビーム (図13中の2 ω) および和周波レーザビームとしての 第3高調波レーザビーム (図13中の3 ω) に分離する。この構成にあっても、図1の構成と同様な動作が行え、安定で再現性の良い装置を提供する。

17

【0059】実施の形態13. 図14は本発明の実施の 形態13を示す構成図である。図14において、17はレ ーザ加工機光源であり、図1、10,11,12、13 に示した波長変換レーザ装置を用いる。13はレーザビー ム折り返しミラー、14はレーザビーム整形、集光素子、 15は加工に用いるレーザビーム、16は加工対象である。 図14のように構成されたレーザ加工装置においては、 図1、10、11、12、13に示した波長変換レーザ 装置17から発生したレーザビームを折り返しミラー13に よって折り返し、14によって整形、集光して、被加工物 16へ入射させ、加工を行う。図14のように構成された レーザ加工装置においては、図1、10、11、12、 13に示した波長変換レーザ装置17によって、安定に再 現性よく発生されるレーザビームを用いるため、安定 性、再現性の高い加工が可能である。また、波長変換レ ーザ装置17の構成部品(励起光源の半導体レーザ、ラン プや、波長変換結晶、ミラー等の光学部品等)が損傷 し、交換した場合等に調整が容易で、短時間で光学系や 共振器の調整が完了し、レーザ装置を修理前の状態に再 現でき、修理前と同じ動作条件で加工を行えば修理前の 加工を再現できる。このように、図1、10、11、1 2、13に示した波長変換レーザ装置17を用いたレーザ 加工装置は非常に安定で、再現性の良い加工を提供す る。

[0060]

【発明の効果】この発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。

【0061】この発明に係る請求項1記載のレーザ装置は、第2高調波発生用波長変換結晶と和周波発生用波長変換結晶とを固体レーザ活性媒質を含むレーザ共振器内部のレーザ光軸上に配置した波長変換レーザ装置において、上記第2高調波発生用波長変換結晶の光軸方向の長さを上記和周波発生用波長変換結晶の光軸方向の長さより短くしたので、第2高調波発生用波長変換結晶の角度に依存した和周波レーザビームの出力特性を単純なものにすることができ、取扱が容易で再現性の高い波長変換レーザ装置を構成することができる。

【0062】この発明に係る請求項2記載のレーザ装置は、請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、和周波発生用波長変換結晶は第3高調波を発生する波長変換結晶としたので、第2高調波発生用波長変換結晶の角度に依存した第3高調波レーザビームの出力特性を単純なものにすることができ、取扱が容易で再現性の高い波長変換レーザ装置を構成することができる。

【0063】この発明に係る請求項3記載のレーザ装置 50

は、請求項1に記載した波長変換レーザ装置において、 和周波発生用波長変換結晶が複数の波長変換結晶とした ので、第2高調波発生用波長変換結晶の角度に依存した 和周波レーザビームの出力特性を単純なものにすること ができ、取扱が容易で再現性の高い波長変換レーザ装置 を構成することができる。

【0064】この発明に係る請求項4記載のレーザ装置は、請求項3に記載した波長変換レーザ装置において、和周波発生用波長変換結晶は2個の波長変換結晶からなり、第4高調波を発生するようにしたので、第2高調波発生用波長変換結晶の角度に依存した第4高調波レーザビームの出力特性を単純なものにすることができ、取扱が容易で再現性の高い波長変換レーザ装置を構成することができる。

【0065】この発明に係る請求項5に記載のレーザ装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、和周波発生用波長変換結晶が光軸上の固体レーザ活性媒質と第2高調波発生用波長変換結晶の間の位置になるよう配置したため、より安定で再現性の高い装置を提供する。

【0066】この発明に係る請求項6に記載のレーザ装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、Qスイッチ素子等の共振器Q値変調用素子をレーザ共振器内部に配置しているため、連続発振時に比べて、波長変換効率が高い。この場合でも、波長変換結晶角度に依存した第2高調波出力変化、共振器内部基本波パワー変化を緩やかなで単純なものとすることができ、その結果、和周波レーザビーム出力の第2高調波発生用波長変換結晶角度依存性を単純なものとし、取扱いの容易な波長変30換レーザ装置を構成することができる。

【0067】この発明に係る請求項7に記載のレーザ装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、 波長変換結晶として少なくとも1つ、±0.1度以上の精度 で角度を微調整する手段の設けてある波長変換結晶を用いており、従来なら、複雑な角度依存性によって取扱の難しかった波長変換レーザ装置を取扱の容易なものとすることができる。

【0068】この発明に係る請求項8に記載のレーザ装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、 波長変換結晶として少なくとも1つ、±0.5度以上の精度 で温度を微調整する手段の設けてある波長変換結晶を用いており、波長変換結晶の温度コントロールが必要で、 なおかつ波長変換結晶が複雑な角度依存性を持つために 取扱が難しかった従来の波長変換レーザ装置を取扱の容易なものとすることができる。

【0069】この発明に係る請求項9に記載のレーザ装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において、レーザ共振器内部に偏光素子を配置しており、安定性、再現性が高く、発生効率の高い波長変換レーザ装置を、さらに再現性が高く、なおかつ取扱の容易な波長変換レ

19 ーザ装置とすることができる。

【0070】この発明に係る請求項10に記載のレーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置において レーザ活性媒質としてNd: YAGあるいはNd: YLFあるいは Nd: YVO4を用いることで、安定性が高い、あるいは再現 性が高い、あるいは発生効率が高くパルス幅が短い波長 変換レーザ装置を、さらに再現性が高く取扱の容易な波 長変換レーザ装置とすることができる。

【0071】この発明に係る請求項11に記載のレーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置におい て、第2高調波発生用波長変換結晶および第3高調波発 生用波長変換結晶のうち少なくともどちらかにLBO (LiB 305)を用いため、安定性、再現性が高く、発生効率の 高い波長変換レーザ装置を、さらに再現性が高く、なお かつ取扱の容易な波長変換レーザ装置とすることができ

【0072】この発明に係る請求項12に記載のレーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置におい て、和周波レーザビーム平均出力が1W以上のレーザ装置 である。かかる装置においては、熱歪、光学素子へのダ メージ、波長変換結晶の温度変化に起因した位相整合角 度ずれがある状況下でも、第2高調波発生用波長変換結 晶が短く、位相整合許容幅が広いため、取扱の容易で、 高平均出力でも、安定性、再現性が高く、発生効率の高 い波長変換レーザ装置を構成することができる。

【0073】この発明に係る請求項13に記載のレーザ 装置は、請求項1に記載の波長変換レーザ装置におい て、第2高調波発生用波長変換結晶と和周波発生用波長 変換結晶の温度または角度を一体的に変化させるよう第 2高調波発生用波長変換結晶と和周波発生用波長変換結 晶とを一体化した波長変換素子とした。かかる装置にお いては、一般に温度による位相整合許容角変化の仕方が 異なる和周波発生用波長変換結晶と第2高調波発生用波 長変換結晶を一体化しているにもかかわらず、波長変換 結晶が温度変化した際にも、両者の位相整合許容角度が 実用上問題ない程度に重なり合うよう波長変換レーザ装 置を構成することが可能であり、安定なレーザ装置を構 成することが可能である。

【0074】この発明に係る請求項14に記載のレーザ 加工装置は、請求項1~請求項13のいずれか1項に記 40 載の波長変換レーザ装置を加工用光源として用いたた め、安価で、再現性が高く、高精度の加工を安定に長期 間行うことができ、しかも装置のメンテナンスが非常に 容易な装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1~8による波長変換レ ーザ装置を示す構成図である。

【図2】 レーザ共振器外部に第2高調波発生用波長変 換結晶を配置し、第2高調波発生を行った際の、第2高 調波発生用波長変換結晶角度に依存した第2高調波レー 50 17 波長変換レーザ装置

ザビーム出力の変化を模式的に示した図である。

【図3】 レーザ共振器内部に第2高調波発生用波長変 換結晶を配置して、第2高調波発生を行った際の第2高 調波発生用波長変換結晶角度に依存した第2高調波レー ザビーム出力と共振器内部基本波レーザビームパワーの 変化を模式的に示した図である。

【図4】 レーザ共振器内部に第2高調波発生用波長変 換結晶および、和周波発生用波長変換結晶を配置して、 和周波発生を行った際の第2高調波発生用波長変換結晶 10 角度に依存した和周波レーザビーム出力の変化を模式的 に示した図である。

【図5】 長い第2高調波発生用波長変換結晶を用いた 場合の第2高調波レーザビーム出力および、共振器内基 本波パワーの第2高調波発生用波長変換結晶角度に依存 した出力変化を模式的に示した図である。

【図6】 短い第2高調波発生用波長変換結晶を用いた 場合の第2高調波レーザビーム出力および、共振器内基 本波パワーの第2高調波発生用波長変換結晶角度に依存 した出力変化を模式的に示した図である。

【図7】 長い第2高調波発生用波長変換結晶を用いた 20 場合の第2高調波レーザビーム出力および、和周波レー ザビーム出力の第2高調波発生用波長変換結晶角度に依 存した出力変化を模式的に示した図である。

【図8】 短い第2高調波発生用波長変換結晶を用いた 場合の第2高調波レーザビーム出力および、和周波レー ザビーム出力の第2高調波発生用波長変換結晶角度に依 存した出力変化を模式的に示した図である。

【図9】 第2高調波発生用波長変換結晶の長さによる 和周波出力の変化を示す図である。

【図10】 本発明の実施の形態9による波長変換レー ザ装置を示す構成図である。

【図11】 本発明の実施の形態10による波長変換レ ーザ装置を示す構成図である。

【図12】 本発明の実施の形態11による波長変換レ ーザ装置を示す構成図である。

【図13】 本発明の実施の形態12による波長変換レ ーザ装置を示す構成図である。

【図14】 本発明の実施の形態13によるレーザ加工 装置を示す構成図である。

【図15】 従来の波長変換レーザ装置を示す構成図で ある。

【符号の説明】

3、3a、3b 固体レーザ活性媒質

6、6a、6b 第2高調波発生用波長変換結晶

7、7a、7b、10 和周波発生用波長変換結晶

8 共振器Q值変調用素子

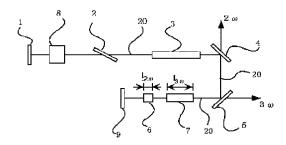
11 偏光素子

12 一体化した波長変換素子

16 被加工物

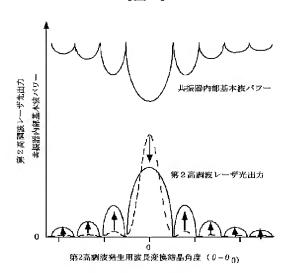
20 光軸



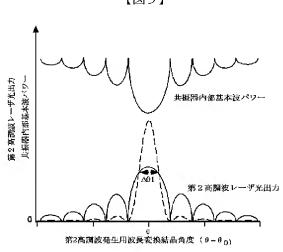


- 3:固体レーザ活性媒質 6:第2高震波発生用波長変換結晶 7:和周波発生用波艮変換結晶 8:共振器心値変調用素子 20:光軸

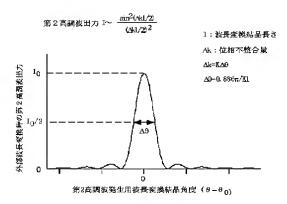
【図3】



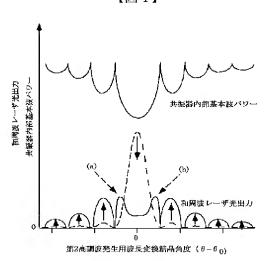
【図5】



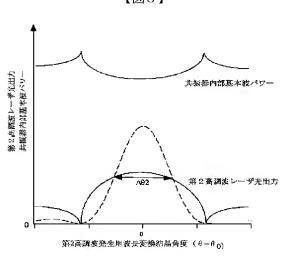
【図2】



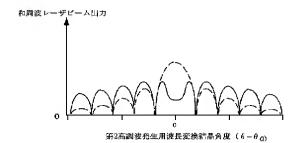
【図4】



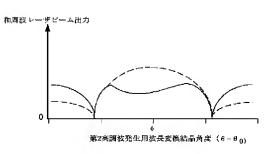
【図6】



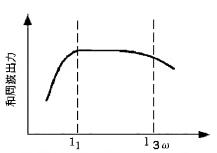




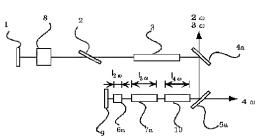
【図8】



【図9】



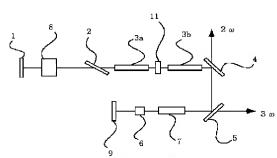
【図10】



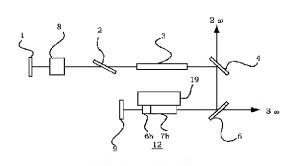
第2高調波発生用波長変換結晶の長さ

6a:第2高調波発生用波長変換結晶 7a:第1の和周波発生用波長変換結晶 10:第2の和周波発生用波長変換結晶

【図11】

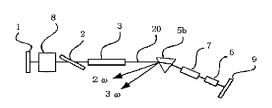


【図12】

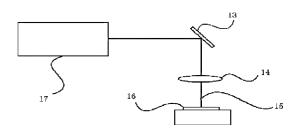


3a、3b: 固体レーザ媒質 11: 傷光素子

【図13】

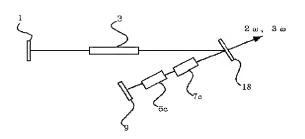


【図14】



16:被加工物 17:波長変換レーザ装置

【図15】



フロントページの続き

(72)発明者 熊本 健二

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内 (72)発明者 岩城 邦明

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会社内

Fターム(参考) 4E068 CA04 CD05 5F072 AB02 JJ02 KK01 KK12 QQ02 QQ04 SS06 YY06 **PAT-NO:** JP02000150999A **DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 2000150999 A

TITLE: WAVELENGTH-CONVERTING LASER DEVICE AND LASER BEAM

MACHINING DEVICE

PUBN-DATE: May 30, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY
KONNO, SUSUMU N/A
YASUI, KIMIHARU N/A
KUMAMOTO, KENJI N/A
IWAKI, KUNIAKI N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP N/A

APPL-NO: JP10328169

APPL-DATE: November 18, 1998

INT-CL (IPC): H01S003/109 , B23K026/06 , H01S003/00 , H01S003/10

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify the sum frequency laser beam outputting characteristic of a wavelength-converting laser device by arranging a wavelength-converting crystal for generating second harmonic and another wavelength-converting crystal for generating sum frequency having a longer length than the crystal for generating second harmonic has in a laser resonator.

SOLUTION: Part of a linearly-polarized fundamental-wave pulse laser beam generated by means of laser resonator mirrors 1 and 9, mirrors 4 and 5 which work as reflecting mirrors against a fundamental wave, a solid state active laser medium 3, a direction-of-polarization stipulating element 2, and a resonator Q switch element 8 is transformed into a second-harmonic laser beam by means of a wavelength-converting crystal 6 for generating second harmonic arranged in a laser resonator. Part of the second-harmonic laser beam and part of the fundamental-wave pulse laser beam which is not transformed into the second- harmonic laser beam are transformed into a third-harmonic laser beam as a sum frequency laser beam by means of a wavelength-converting crystal 7 for generating sum frequency.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO